## LASER PRINTER

Patent Number:

JP4041259

Publication date:

1992-02-12

Inventor(s):

MORI AKIRA

Applicant(s)::

KOMATSU LTD

Requested Patent:

□ JP4041259

. . . . . .

Application Number: JP19900151378 19900607

Priority Number(s):

IPC Classification:

B41J2/44

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE:To print optional characters and figures easily with a high precision using a laser generator having a small capacity by providing a polygon mirror scanner, a rotary mirror scanner, a transmission diffusive liquid crystal mask, and an optical fiber converging lens on a light path of a laser beam from the laser generator to a printing surface.

CONSTITUTION:A laser printer is provided with a polygon mirror scanner 2, a galvano-mirror scanner 3, a transmission diffusive liquid crystal mask 4, and an optical fiber converging lens 5 on a light path S of a laser beam from a laser generator 1 to a printing surface 6. A laser beam S generated from the laser generator 1 is irradiated on the polygon mirror scanner 2 and irradiated in the direction of X-Y and on the whole surface of the transmission diffusive liquid crystal mask 4 by the polygon mirror scanner 2 and the galvano-mirror scanner 3. On the transmission diffusive liquid crystal mask 4, optional characters and figures are formed by a separate controller. Only a laser beam which has transmitted parts corresponding to the characters and figures arrives at the printing surface 6 through the optical fiber converging lens 5 so as to print the characters and figures.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 平4-41259

Mint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 2月12日

B 41 J 2/44

B 41 J 3/00 7611-2C

Q

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

50発明の名称

レーザ印字装置

顧 平2-151378 ②符

頤 平2(1990)6月7日 22出

@発 明 者

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所内

株式会社小松製作所 の出 願 人

東京都港区赤坂2丁目3番6号

- 1. 発明の名称 レーザ印字装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) レーザ発振器1から刻印面6までの間のレ ーザ光路上に、順に、ポリゴンミラースキャ ナ2と、ガルバノミラースキャナ3と、 透過 散乱形液晶マスク4と、 オプチカルファイバ 集合レンズ5とを設けた構成を特徴とするレ ーザ印字装置。
- (2) レーザ発振器1から刻印面6までの間のレ ーザ光路上に、順に、ポリゴンミラースキャ ナ2と、ガルバノミラースキャナ3と、フィ ールドレンズマと、透過数乱形液晶マスク4 と、フィールドレンズ8と、対物レンズ9と を設けた構成を特徴とするレーザ印字装置。
- (3) レーザ発振器1から刻印面6までの間のレ ーザ光路上に、順に、ポリゴンミラースキャ ナ2と、ガルバノミラースキャナ3と、フィ ールドレンズ?と、 透過散乱形液晶マスク4

- と、対物レンズ9とを設けた構成を特徴とす るレーザ印字装置。
- (4)刻印面6における結像をリレーレンズ10 を介して刻印面61に結像させ、かつりレー レンズ10と刻印面61との間に少なくとも 1個以上のガルバノミラースキャナ11を配 設した構成を特徴とする請求項1、 請求項2 または請求項3記載のレーザ印字装置。
- (5) ポリゴンミラースキャナ2と、 ガルバノミ ラースキャナ3との順が、 ガルバノミラース キャナ3と、ポリゴンミラースキャナ2との 雌である鯖求項1、請求項2、請求項3また は請求項4記載のレーザ印字装置。
- (6) ガルパノミラースキャナ3が、ACモータ またはステップモータ等の高速モータにより 駆動されるミラースキャナである請求項 1、 欝求項2、請求項3、請求項4または請求項 5記載のレーザ印字装置。
- 3. 発明の詳細な説明 [産業上の利用分野]

特開平4-41259(2)

本発明は、レーザ光により文字や図形を刻印面に刻印するレーザ印字装置に関する。

[従来の技術]

従来、レーザ印字装置としては、

- (1)レーザ光を金属マスク面に直接、かつスポットに照射し、該照射部を蒸発させ、文字や 図形を刻印するもの。
- (2) 2枚のミラーをガルパノスキャナ等で縦横 操作。し、これらガルパノミラーを介し、文字 や図形を刻印面に刻印するもの、
- (3)偏向板と液晶とを用い、この液晶に任意に 文字や図形を形成せしめ、レーザ光にコント ラストを付与し、刻印面にこれらの文字や図 形を刻印するもの、

以上のものが知られる。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来のレーザ印字装置には 次に掲げる不都合がある。 すなわち、

(1)金属マスク方式は、レーザ照射を直接行う ため、文字や図形を任意に刻印することがで

とることなく、 容易に、 かつ高精度に刻印できる レーザ印字装置を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明に係るレーザ 印字装置は、第1回を参照して説明すれば、レー ザ発振器1から刻印面6までの間のレーザ光路S 上に、順に、ポリゴンミラースキャナ2と、ガル パノミラースキャナ3と、 透過数乱形液晶マスク 4 と、 オブチカルファイバ集合レンズ 5 とを備え る構成とし、かかる構成において、 第3図に示す ように、レーザ発振器1から刻印面6までの間の レーザ光路S上に、順に、ポリゴンミラースキャ ナ2と、ガルパノミラースキャナ3と、フィール ドレンズ7と、透過數乱形液晶マスク4と、フィ ールドレンズ8と、対物レンズ9とを備える構成 としてもよい。 また、 レーザ発振器 1 から刻印面 6までの間のレーザ光路S上に、順に、ポリゴン ミラースキャナ2と、ガルバノミラースキャナ3 と、 フィールドレンズ7と、 透過散乱形液晶マス ク4と、 対物レンズ9とを備える構成としてもよ きないという不都合がある。 また金属マスク のミラーによる選択法においては、 文字や図 形の種類が限られるという欠点がある。

- (2) 2枚のミラーとそのガルバノスキャナとによる方式は、任意な文字や図形を刻印しようとすると、ガルバノスキャナの縦横操作のための制御系が複雑となる。このため、ハードウェアおよびソフトウェアが大がかりになってしまうという不都合がある。
- (3)偏向板と液晶とによる方式では、偏向板において30~40%の透過率ロスが生ずるため、印字のためのレーザパワーが小さくなる。このため、そのロスパワー分だけレーザ発振器を大型化する必要がある。かかる結果、装置全体が大型化し、かつ高価になるという不都合がある。 損なわない程度の大型出力のレーザ発振器に 限定されるという不都合がある。

本発明は上記従来の問題に鑑み、 任意な文字や 図形を、 小容量のレーザ発振器で、 しかも場積を

W.

更に、印字範囲を広げるため第4回に示すように、刻印面6における結像を、リレーレンズ10を介して刻印面61に結像させ、かつリレーレンズ10と刻印面61との間に少なくとも1個以上のガルバノミラースキャナ11を配設する構成としてもよい。

なお、ボリゴンミラースキャナ 2 と、ガルバノミラースキャナ 3 との順が、ガルバノミラースキャナ 2 との類であってもよい。 更に、ガルバノミラースキャナ 3 については、いわゆるA C モータまたはステップモータ等の制御容易な高速モータにより駆動されるミラースキャナであってもよい。

[作用]

かかる第1発明の構成であれば、レーザ発振器 1から発掘されたレーザ光 S は、まずボリゴンミ ラースキャナ2に照射される。ボリゴンミラース キャナ2は数千回転/分のモータ軸に複数枚のミ ラーを多角形に備えた構成であり、回転するミラ

ーへの入射レーザ光は、第1図においてX-X方 向に幅をもって反射する。 この反射レーザ光はガ ルパノミラースキャナ3に入射する。そして、こ のガルバノミラースキャナ3の反射レーザ光は、 図示 Y-Y方向に幅をもって反射する。 すなわち、 ポリゴンミラースキャナ2と、 ガルパノミラース キャナ3とにより、X-Y方向(簡単にいえば、 縦横方向)に走査される。 そして走査されつつ、 透過散乱形液晶マスク4の全面域に照射される。 この透過散乱形液晶マスク4には文字や図形が任 意に形成される。そして、文字や図形に相当する 部位を透過したレーザ光のみがオプチカルファイ バ集合レンズ5を経て刻印面6に至り、ここにこ れらの文字や図形を刻印する。透過散乱形液晶マ スク4において、文字や図形を形成しない都位( すなわち、透過しない部位)のレーザ光はその部 位において散乱するため、被検体に影響を与えな

第2の発明は、ガルバノミラースキャナ3と透 過数乱形液晶マスク4との間にレーザ光整形用と

しかしながら、オブチカルファイバ集合レンスの倍率が大きい(結像比が1よりかなり小さい)場合には、オブチカルファイバ集の上では、オブチカルファイバ集の上では、オブチカルファクと対称レンズラー等をは対称レンズラーを発展である。本第4の発明においては、かかる不具合を解決する結像を明にないでは、かかる不具合を解決する。に、リーンズ10を分して刻印面61に転写する。に、ガルにデナインシースキャナ11を配設する。なり、シースキャナ11は複数個であってもない。

第5の発明は、前記第1~第4の発明において、 ボリゴンミラースキャナ2と、ガルバノミラース キャナ3との順を逆にしただけの構成である。

また第6の発明は、前記第1~第5の発明において、ガルパノミラースキャナ3の駆動課がAC モータあるいはステップモータ等の高速モータに してフィールドレンズ 7 を設置し、 透過散乱形液 品マスク4 と刻印面 6 との間に集光ならびにサイズ、 収差補正用としてとしてフィールドレンズ 8 と対物レンズ 9 とを設置したもので、 第 1 の発明 と同様に X - Y 方向に走査され、 透過散乱形液晶 マスク4 の全面域に照射された上、 文字や図形に 相当する部位を透過したレーザ光により、 刻印面 6 に文字や図形が刻印される。

第3の発明は、第2の発明においてフィールドレンズ7とフィールドレンズ8とによる作用をフィールドレンズ7のみで構成し、フィールドレンズ8を省いたものである。

第4の発明は、第1~第3の発明において印字範囲を広げることを目的としたものである。第1~第3の発明においては、刻印面6の位置が固定されており、このままでは印字範囲を広げることができない。これを解決するために、オプチカルファイバ集合レンズ5または対物レンズ9と刻印面6との間にスキャナミラー等を追設して印字範囲を広げる方法が考えられる。

よって構成されるものである。

#### [実能例]

以下本発明の実施例を図面を参照して詳細に説 明する。第1回は第1発明の実施例を示す図であ る。第1図において、レーザ発振器1から刻印面 6までの間のレーザ光路S上に、順に、ポリゴン ミラースキャナ2と、ガルバノミラースキャナ3 と、透過散乱形液晶マスク4と、オプチカルファ イバ集合レンズ5とを備えた構成である。 作動を 述べれば、レーザ発振器1から発振されたレーザ 光Sは、まずポリゴンミラースキャナ2に照射さ れる。ポリゴンミラースキャナ2は、第2図に示 す構成となっており、 7500rpmのモータ軸 に複数枚のミラーをポリゴン(実施例では10角 形)に備えたものである。 従って、 回転するポリ ゴンミラーへの入射レーザ光は、 図示 X - X 方向 に幅をもって反射する。 この反射レーザ光はガル パノミラースキャナ3に入射する。 そして、 この ガルバノミラースキャナ3の反射レーザ光は、図 示Y-Y方向に幅をもって反射する。 すなわち、

ポリゴンミラースキャナ2と、ガルパノミラース キャナ3とにより、 X - Y 方向 (簡単にいえば、 鎌横方向全域)に、 かつ透過散乱形液晶マスク4 の全面域に照射される。 この透過散乱形被晶マス ク4.には、別途制御器により任意の文字や図形が 形成される。 そして文字や図形に相当する都位を 透過したレーザ光のみがオプチカルファイバ集合 レンズ5を経て、 剌印面6に至り、 ここにこれら の文字や図形を刻印する。なお、前記透過數乱形 液晶マスク4において、文字や図形を形成しない 部位(すなわち透過しない部位)のレーザ光はそ の部位において散乱し、被検体に影響を及ぼさな い(なお、透過散乱形液晶マスク4の電極への印 加電圧を制御することにより透過率を変更し、 刻 印の程度、 たとえば焼さ等を制御することも可能 である)。 次に実施例の効果を以下説明する。 ま ずポリゴンミラースキャナ2と、ガルバノミラー スキャナ3とは高速スキャナであり、 このため近 過數乱形液晶マスク4上の全面域へのレーザ照射 は数百回/分となる。 かりにある図形が透過散乱

ズ7を設置し、透過數乱形液晶マスク4と刻印面 6との間に集光ならびにサイズ、収差補正用とし てフィールドレンズ8と対物レンズ9とを設置し たものである。

次に第2発明の実施例の詳細を説明する。

- レーザ; YAGレーザ (CW-Qスイッチレーザ)、最大出力50W
- 2) ポリゴンミラー;36面体、10~350 rpm(X輸走査用)
- 3) スキャナミラー; D C サーボモータ駆動 (Y 軸走査用)
- 4)  $7 \mu + \nu + \nu + \nu = 0$ , f = 250
- 5) 被品マスク; 70×70mm, 24×24ドット 透過数乱形液晶マスク
- 7) 対物レンズ (結像レンズ); f = 3.1
- 8) 結像比; 60: 7 (すなわち刻印面の大き さは約8.2×8.2mm)

この実施例では、 70×70mm (24×24 ドットマトリックス)の液晶マスク上に表示され 形液晶マスク4上に1秒間だけ形成されていても、 その図形のどの部位に対しても、各々10回程度 レーザ照射をすることができる(いわゆる重ね打 ちをすることができる)。 このように重ね打ちを することができるため、 レーザ出力が小さいレー ザ発振器であっても実施例に使用することができ る。 更に透過数乱形液晶マスク4は偏向板や偏向 ミラーを使用していないため、 従来のような偏向 板や偏向ミラーによる透過率の低下がなくなる。 この結果更にレーザ出力の小さなレーザ発振器で あっても使用することができる。またオプチカル ファイバ集合レンズ5はそれ自体が収差を伴わな いこと、また像面間距離が極めて小さいこと(通 常球面レンズの1/30~1/100の距離)と いう長所を備えているため、 刻印を鮮明にするこ とができ、かつ装置全体の場積も小さくすること が可能となる。

第2発明の実施例は、第3図に示すように、ガルパノミラースキャナ3と透過散乱形液晶マスク 4との間にレーザ光整形用としてフィールドレン

た文字や図形を、 8・2 × 8・2 mmの刻印面に鮮明に印字することができた。 またレーザ Q スイッチ 周波数 3 k H z で鋼板に印字した場合、 その印字所要時間は約 1 秒であった。

第3発明の実施例は、第2の発明においてフィールドレンズマとフィールドレンズ 8 とによる作用をフィールドレンズマのみで構成し、フィールドレンズ 8 を省いたものである(図示せず)。

第4発明の実施例は、第4図に示すように、レーザ発振器1から刻印面 G までの間のレーザ光路 S上に、順に、ボリゴンミラースキャナ 2、 ガルバノミラースキャナ 3、 フィールドレンズ 7、 透透数乱形液晶マスク 4、 フィールドレンズ 8、 対物レンズ 9 からなる第1実施例と同一の構成に、リレーレンズ 1 0 と 1 個以上のガルバノミラ セ・ナ 1 1 とを配設し、刻印面 G 1 に結像させて 印字するようにしたものである。 従って刻印面 G においては結像させるのみで、 印字は行われない。

次に第4発明の実施例の詳細を説明する。

1) リレーレンズ; 倍率β = - 1.0

## 特閒平4-41259(5)

2) 钴像面6とリレーレンズ10との距離およびリレーレンズ10と刻印面61との距離; 約150mm

スキャナミラー(DCモータ駆動)をX輪用、Y軸用として2個配設

上記の結果、 8 . 2 × 8 . 2 m m の印字範囲を、 2 4 . 6 × 2 4 . 6 m m と 9 倍に拡大することが可能であった。

第5発明の実施例は、ボリゴンミラースキャナ 2と、ガルバノミラースキャナ3との概を逆にしただけの構成である(図示せず)。 従って X ー Y 方向ではなく Y ー X 方向に順に走査されるだけで あり、その他の作用および効果は上記実施例と同様である。

また第6発明の実施例は、ガルパノミラースキャナ3の駆動源をACモータあるいはステップモータ等に変更しただけの構成である(図示せず)。 「発明の効果」

以上説明したように、本発明に係るレーザ印字 装置によれば、レーザ発振器から刻印面までの間

1・・・・・・レーザ発振器

2・・・・・ボリゴンミラースキャナ

3. 11 ・・・・・ガルバノミラースキャナ

4・・・・・・透過数乱形液晶マスク

5・・・・・オプチカルファイバ集合レンズ

6 · · · · · 刻印面

7, 8・・・・・フィールドレンズ

9・・・・・対物レンズ

10・・・・・リレーレンズ

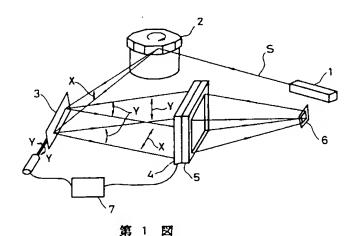
特許出願人 株式会社小松製作所

のレーザ光路上に、ボリゴンミラースキャナと、回転ミラースキャナと、透過散乱形被晶マスクと、オプチカルファイバ集合レンズとを備えた構成、あるいは上記透過散乱形液晶マスクの前後にフィールドレンズを設け、刻印面の前に対物レンズを設ける構成により、高速重ね打ちをすることができ、かつ偏向による透過ロスがないため、高精度の印字を小容量のレーザ発振器ですることができるようになる。更に収差がなく、かつ像面間距離が小さいため、装置自体の場積をも小さくすることができるようになる。

また、上記様成にリレーレンズと1個以上のスキャナミラーとを配設することにより、 印字範囲の拡大が可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

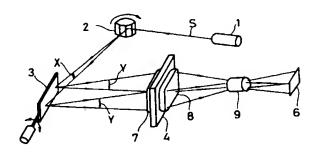
第1図は第1発明に係るレーザ印字装置の実施 例を示す図、第2図はポリゴンミラースキャナの 構成を説明する図、第3図は第2発明に係るレー ザ印字装置の実施例を示す図、第4図は第4発明 に係るレーザ印字装置の実施例を示す図である。



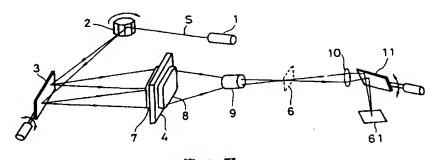
2 5

第 2 図

# 特開平4-41259 (6)



第 3 図



第 4 凶